# (19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報(A) (11)特許出願公開番号

# 特開平4-344454

(43)公開日 平成4年(1992)12月1日

(51) Int.Cl.5

識別記号 庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

G 0 1 N 27/333

27/28

3 3 1 Z 7235-2 J

7235 – 2 J

G 0 1 N 27/30

331 F

審査請求 未請求 請求項の数1(全 6 頁)

(21)出願番号

特願平3-116376

(71)出顧人 000005201

富士写真フイルム株式会社

(22)出顧日 平成3年(1991)5月22日 神奈川県南足柄市中沼210番地

(72)発明者 瀬志本 修

埼玉県朝護市泉水三丁目11番46号 富士写

真フイルム株式会社内

(72)発明者 三浦 研二

埼玉県朝霞市泉水三丁目11番46号 富士写

真フイルム株式会社内

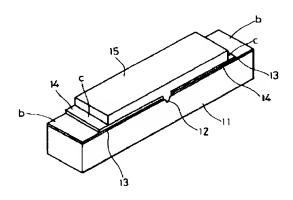
(74)代理人 弁理士 田中 政浩 (外1名)

# (54) 【発明の名称】 ハロゲンイオン検出用電極

## (57)【要約】

【目的】長期間保存しても銀面の腐食が生ぜず、常に安 定してハロゲンイオン濃度を測定することができるよう にする。

【構成】支持体11の上面に絶縁溝12を挟んで銀層13が積 層され、この銀層13の上面に端部を残した状態でハロゲ ン化銀層14が積層されている。ハロゲン化銀層14の上面 に端部を残し銀層13に接触しない状態でイオン選択層15 が積層されている。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 支持体の上に銀層、ハロゲン化銀層及び イオン選択層を積層した電極において、イオン選択層を 銀層に接触しない状態で設けことを特徴とするハロゲン イオン検出用電極

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は水性液、血液、血清等の 体液中のハロゲンイオン濃度をポテンショメトリカルに 測定するためのハロゲンイオン検出用電極、特に保存性 10 を改良したハロゲンイオン検出用電極に関するものであ

[0002]

【従来の技術】一般に、血液等のイオン濃度を測定する には、試料液量が少なくて済むこと等からフイルム状の ドライタイプの電極が用いられている。このような電極 は、特開昭52-142584号及び米国特許第 4,053,381号に 開示されているように、絶縁性フイルムの上に金属層、 金属層の金属と同種の金属の水不溶性塩層、水不溶性塩 バインダーマトリックスから成る乾燥させた電解質層と イオン選択膜層をこの順に積層したものである。

【0003】そして、この電極で試料液中のイオン濃度 を測定するには、電極2個を一対にし、ブリッジで連絡 し、電位差計につないだ後、試料液と標準液とをこの一 対の電極フイルム上にそれぞれ点着し、電位差を測定す る事によって行なう。

【0004】ドライタイプのイオン選択電極は、最上層 のイオン選択膜の種類を変えることによって夫々特定イ オンの測定が出来るもので、従って、K↑測定用、Na<sup>+</sup> 30 mの厚さに形成するのが好ましい。 測定用、CI-測定用の如く多くの種類がある。

【0005】以上のような電極の具体的な構成として は、例えば、図7及び図8に示すように、中央に「V」 字状の溝1が穿設されたポリエステル支持体2に、2枚 の銀層3、3が溝1を挟んで両側全体に積層され、この 各銀層3に両端を残してそれぞれ塩化銀層4、4が積層 され、そして両塩化銀層4、4の全面、銀層3の一部及 び溝1にハロゲン化トリアルキルアンモニウムを用いた 1枚のイオン選択層5が積層されている。

【0006】このような電極を作成するには、まず、ポ 40 れている。 リエステル支持体に銀層を蒸着した後、中央の銀層をボ リエステル支持体部分を含んで除去する。そして、銀層 の両側部分を保護して残りの表面を塩化銀層にし、さら に、塩化銀層及び銀層の一部の上にハロゲン化テトラア ルキルアンモニウムを含有するイオン選択膜を設ける。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上述し た従来の電極は、室温で放置した場合に2~3ヶ月で腐 食が始まり、電位を測定しようとして銀面にプローブを かった。

【0008】本発明は以上の問題点を解消し、長期間保 存しても銀面の腐食が生ぜず、安定な電位測定のできる ハロゲンイオン検出用電極を提供することを目的とす

2

[0009]

【課題を解決するための手段】本発明者は、上記目的を 達成するために銀層の腐食に付いて鋭意研究し、その原 因が、イオン選択層が銀層と一部分(図中a部)接触し ていることであることを見出した。

【0010】本発明は、以上の知見により始めて完成さ せられたもので、支持体の上に銀層、ハロゲン化銀層及 びイオン選択層を積層した電極において、イオン選択層 を銀層に接触しない状態で設けことを特徴として構成さ わている。

【0011】本発明のハロゲンイオン検出電極は、イオ ン選択層が銀層と接触しない状態で設けられている。塗 布によりイオン選択層を銀層と接触しない状態で設ける には、ギーサー巾を制御することで塗布液の粘度とイオ と共通の陰イオンをもつ水溶性塩を溶解含有する親水性 20 ン選択層をハロゲン化銀層の巾より設けることが出来

> 【0012】本発明の電極に用いられる支持体は、電極 の他の部分を支持することができ、電気絶縁性で電気的 に不活性な性質をもつ材料から構成できるものであれ ば、その材料には特別の制限はなく、広く公知の材料か ら選択して用いることができる。好ましいのは、セルロ ースアセテート、ポリエチレンテレフタレート、ポリカ ーポネート、ポリスチレン等の膜形成性ポリマーから構 成したものである。支持体は、一般に約0.05ないし0.5■

> 【0013】銀層は、真空蒸着等により設けることがで きる。銀層の上に設けられるハロゲン化銀層は、従来公 知の方法で設ける事が出来る。例えば、ハロゲン化銀を 真空蒸着する方法、銀層をK2 Cr2 O7-HX溶液或いは K<sub>3</sub> Fe(CN)<sub>4</sub>] - NaOH-KX溶液(X:ハロゲ ン、例、塩素、臭素、沃素)で処理して銀をハロゲン化 物に変える方法、ハロゲン化銀ー水性保護コロイド乳化 物を塗布する方法等がある。これらの内、銀をK2Cr2 O1-HX溶液で処理したものが安定性の点で最もすぐ

> 【0014】ハロゲン化銀層の厚さは一般に50nm~10μ m、好ましくは50nm~1 μmである。

> 【0015】銀層の一部を電気接続端子として機能させ るために、側端近傍をハロゲン化金属に変換させない方 法として、公知のレジストを塗布してマスクする方法、

「Research Disclosure」誌、#19445(1980年6月号) に開示されているアルカリで除去できるレジストを塗布 してマスクする方法、特開昭56-33537に開示されている ニッケルまたはクロムの厚さ5mmないし20mmの蒸着薄膜 接触させても十分な電気的接合ができずに測定ができな 50 を設けてマスクする方法、パラジウムの厚さ1.5mmない し15mmの蒸着薄膜またはインジウムの3mmないし20mmの 蒸着薄膜を設けてマスクする方法、被膜剥離性を有す る、例えばフロンマスク(古藤産業製)等を用いてマス クする方法等を適用することができる。

【0016】イオン選択層は、特定のイオンを選択する ことができ、好ましくは参照被又は被検液と接触する以 前の乾燥状態において電気絶縁性であればよい。上記 「特定のイオンを選択することができる」とは、特定の イオンのみを選択的に透過または感応する場合のみなら ず、特定のイオンが測定に充分な時間差をもって他の測 10 定対象外の物質から選択され得る場合も含む。又、イオ ン選択層に用いる物質によっては、イオン交換を通じて 液中のイオン活性変化に対応するポテンシオメトリカル なレスポンスを測定し、結果的に特定イオンを選択した と同等の機能を発現する場合も、本発明では「特定のイ オンを選択することができる」という。

【0017】本発明のイオン選択電極は検体液および必 要に応じて用いられる参照液体がともに水性液体である ので、イオン選択層は水不溶性でなければならない。イ オン選択層は水不溶性であれば親水性でも疎水性でもよ 20 いが、好ましくは疎水性である。

【0018】イオン選択層として最も典型的なものは、 イオンキヤリヤー、イオンキヤリヤー溶媒および疎水性 有機パインダー(または、疎水性有機パインダーからな るマトリックス) からなるものである。イオンキヤリヤ ーとしてはパリノマイシン、環式ポリエーテル、テトラ ラクトン、マクロリドアクチン、エンニナチン群、モネ ンシン類、グラミシジン類、ノナクチン群、テトラフェ ニルエーテル、3-メトキシフェニルフェニルエーテル、 4-メトキシフェニルフェニルエーテル、ジメチルフタレ 30 ート、ジプチルフタレート、ジオクチルフタレート、ジ オクチルフェニルホスフェート、ピス(2-エチルヘキシ ル) フタレート、オクチルジフェニルホスフェート、ト リトリルホスフェート、ジプチルセパケート等がある。

【0019】疎水性有機パインダーとしては、薄膜を形 成し得る疎水性の天然又は合成高分子、例えばセルロー スエステル、ポリ塩化ビニル、ポリ塩化ビニルデン、ポ リアクリロニトリル、ポリウレタン、ポリカルポネー ト、塩化ビニル、酢酸ビニルコポリマー等がある。

媒、疎水性有機パインダーおよびそれらからなるイオン 選択層は、特別昭52-142584号公報、米国特許第 4,05 3,381号、同第 4,171,246号及び同第 4,214,968号各明 細書並びに「Research Disclosure」誌、報文No.16113 (1977年9月号) に記載の物質および技術を用いること ができる。

【0021】イオン選択層は、従来公知の方法で設ける ことができる。例えば、イオンキヤリヤーを溶媒に溶解 させたものをパインダー溶液中に塗布、乾燥させる。イ 選択層の厚さは、約3 $\mu$ m~約125 $\mu$ m、好ましくは5  $\mu$ m~ $50\mu$ mである。

【0022】本発明のイオン選択電極を用いるイオン活 最の測定は、電位差測定に要求される液・液間のイオン 移動を生じさせ、かつ促進させるためのブリッジを溝に よってへだてられた二個の電極間に構造して設け、各電 極(具体的には、イオン選択層あるいは保護層)上に被 膜液及び参照液を同時に滴下してイオン活量に応じた電 位変化を電位差計で読みとることにより行われる。

【0023】上記、プリッジの素材としても公知の材料 を適用することができ、例えばボーラスペーパー(濾紙 ・吸取紙)、パインダー、メンプラン、フィルター、コ ットン材料(綿布)、増粘材とポリカーボネート又はポ リアミドとの混合物の如き多孔性物質で形成される。ブ リッジの好ましい例及びその設け方は、特開昭52-14258 4号(米国特許第 4,053,381、 4,214,968及び 4,171,24 6に対応)、同55-59326号、同55-71942号、同55-20499 号 (米国特許第 4,148,936に対応)、実開昭55-64759号 などに記載されている。

【0024】本発明の電極が組み込まれる化学分析スラ イドとしては、従来公知のスライドは総て可能であり、 例えば、特開昭58-211648号、特開昭62-9264号公報に 記載されている化学分析スライドがある。

[0025]

【作用】本発明のハロゲンイオン検出用電極では、イオ ン選択層が銀層に接触しないことにより、銀層の腐食を 防止している。

[0026]

【実施例】本発明によるハロゲンイオン検出用電極の一 実施例を図1から図3に基づいて説明する。

【0027】図1は本発明によるハロゲンイオン検出用 電極の斜視図、図2は同上正面図、図3は同上平面図で ある。

【0028】これらの図において、符号11は支持体で、 この支持体11の長手方向中央には「V」字状の絶縁溝12 が形成されている。支持体11の上面には、絶縁溝12及び その近傍を残して銀層13、13が積層され、この銀層13、 13には、外側端部bを残して上面全面にハロゲン化銀層 14、14が積層されている。そして、このハロゲン化銀層 【0020】 イオンキヤリヤー、イオンキヤリヤー溶 40 14、14には、イオン選択層15が各ハロゲン化銀層14、14 のそれぞれの外側端部 c を残して全面に積層されてい

【0029】以上のようなハロゲンイオン検出用電極を 製造するには、図4に示すように、まず、銀層13を蒸着 により積層した支持体11を用意し(図4(a))、次に、両 側端に保護膜16を塗布するとともに、絶縁溝12を穿設す る (図4(b))。そして、所定の溶液で処理して露出して いる銀層13の表面にハロゲン化銀層14を形成し(図4 (c)) した後、保護膜16を除去する (図4(d))。 最後に、 オンキヤリヤー濃度は、…般に0.05g~10g/m²、イオン 50 イオン選択層15をハロゲン化層14の倒端近傍を残した状

態で塗布する (図4(e))。そして、この積層体を所定の 幅で切断し、電極が完成する(図4(d))。

【0030】次に、以上のようなハロゲンイオン検出用 電極が組込まれる化学分析スライドの例を、図5及び図 6に基づいて説明する。図5は化学分析スライドの断面 図、図6は同上分解斜視図である。

【0031】これらの図において、符号21は支持枠板 で、この支持枠板21にハロゲンイオン検出用電極22が固 定されている。そして、この電極22の上面には、水不浸 透性部材23、多孔性液分配部材24及び液溜用部材25が配 10 設され、最上部にはブリッジ26が設けられた上蓋27が設 けられている。

#### 【0032】実施例1

厚さ100μmのポリエチレンテレフタレート(PET)\*

VYNS トリオクチルメチルアンモニウムクロライド ジドデシルフタレート MEK

からなる溶液を、ハロゲン化銀層の端部を残して塗布 し、乾燥膜厚で28μmのクロルイオン選択層を形成し 20 2は正常に測定できた。

#### 【0034】実施例2

実施例1と同様な銀蒸着PETフイルム(幅32mm×長さ 2m)を6m/分の速さで銀蒸着フイルムの長手方向に送 りながら、カッターナイフをあてて銀燕着PETフイル ムの長手方向に電気的絶縁が得られるまでの深さの絶縁 溝を設けた。絶縁溝の深さは約1~50μmの範囲であっ t..

【0035】塩化銀層及びクロルイオン選択層は実施例 1と同一である。

### 【0036】比較例1

クロルイオン選択層と銀層とが接触する層構成である他 は、実施例1と同一である。

# 【0037】比較例2

クロルイオン選択層と銀層とが接触する層構成である他 は、実施例2と同一である。

#### 【0038】試験Ⅰ

方法;電極作成直後、プリッジとしてカタン系を用いて VERSATOL(103meq/1)を標準液とし、Cl イオン濃度が77 meq/l、120meq/lの溶液を測定した。

結果:実施例1、2及び比較例1、2とも測定データに 差は無かった。

#### 【0039】試験II

方法;電極作成後6ヶ月経過時において、試験1と同様 の方法で測定した。

\*フイルムに厚さ約800nmの銀を蒸着し、幅32mm、長さ10c mに切り長さ方向に中心線に沿ってカッター(NTカッ ターA-300型 日本転写紙K、K) でフイルムを切り離 すことなく、フイルムの表面のほぼ中央に1本の切り傷 (スクラッチ) 状の絶縁溝を入れた。テスターによる電 気絶縁試験は完全な絶縁を示した。次いで、この銀蒸着 PETフイルムの長さ方向の両端に幅5 ■で液状マスク 剤を塗布乾燥し、塩酸(36%)5g、重クロム酸カリウ ム7g及び水11からなる水溶液で35℃にて60秒間処理 (ハロゲン化処理) して銀層の表面およびその近傍を塩 化銀に変化させたのち、水洗乾燥して液状マスク剤を除 去した。

【0033】そして、

0.9g

 $1.35\,\mathrm{g}$ 

 $0.03\,\mathrm{g}$ 

5 g

結果;比較例1、2は測定不能であったが、実施例1、

### [0040]

【発明の効果】本発明は、1年以上の長期間保存しても 銀面の腐食が生ぜず、常に安定してハロゲンイオン濃度 を測定することができる。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明によるハロゲンイオン検出用電極の斜視 図.

【図2】本発明によるハロゲンイオン検出用電極の正面

30 【図3】本発明によるハロゲンイオン検出用電極の平面

【図4】本発明によるハロゲンイオン検出用電極の製造 工程を示す図。

【図5】本発明によるハロゲンイオン検出用電極が組み 込まれる化学分析スライドの断面図。

【図6】本発明によるハロゲンイオン検出用電極が組み 込まれる化学分析スライドの分解斜視図。

【図7】従来のハロゲンイオン検出用電極の斜視図。

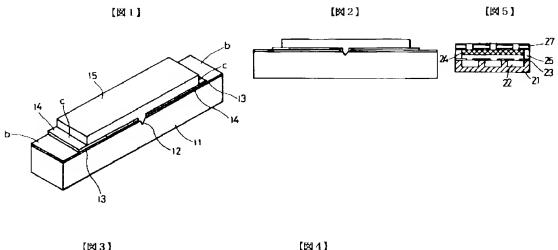
【図8】従来のハロゲンイオン検出用電極の正面図。

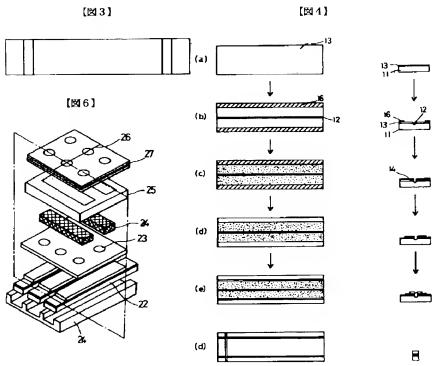
【符号の説明】

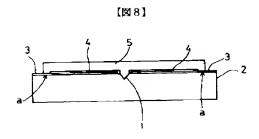
11…支持体

13…銀層 14…ハロゲン化銀層

15…イオン選択層







[閏7]

